

	×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—			<u>CHAMFER</u> 一般面取			—			QUANTITY 個数
	×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—			<u>FINISHING</u> 仕上			—			
	×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—			<u>DECENTRATION</u> 偏芯			—			
	×				DESIGNED	DRAWN	~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	<u>ANGLE</u> 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）						
	×	1	rotation表記追加	19.03.03			T. F.	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~				—		V S - T C 1 0 - 6 5 C 0						
	×	1	φ 8 (+0.02/0) → φ 8.1 (±0.05)	18.08.09			S. S.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~				SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図					
NO.×	箇所		REVISION 訂正事項	DATE			NAME	~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~												DATE
						T. A.	M. Y.	<u>TOLERANCES</u>				A	B	C	S					